

第54回日本伝熱シンポジウム[さいたま]

タイムテーブル[第1日: 5月24日(水)]

A室	B室	C室	D室	E室	F室	G室
A11 ふく射 9:00~10:40	B11 OS 水素・燃料電池・二次電池1 9:00~10:40	C11 電子機器の冷却1 9:00~10:40	D11 OS 熱エネルギー材料・システムのための熱・物質輸送促進1 9:00~10:40	E11 強制対流1 9:00~10:40	F11 沸騰・凝縮1 9:00~10:40	G11 熱物性1 9:00~10:40
A12 OS 燃焼研究の最前線1 10:50~12:30	B12 OS 水素・燃料電池・二次電池2 10:50~12:30	C12 電子機器の冷却2 10:50~12:30	D12 OS 熱エネルギー材料・システムのための熱・物質輸送促進2 10:50~12:30	E12 強制対流2 10:50~12:30	F12 沸騰・凝縮2 10:50~12:30	G12 熱物性2 10:50~12:10
A13 OS 燃焼研究の最前線2 13:30~15:10	B13 OS 水素・燃料電池・二次電池3 13:30~15:10	C13 電子機器の冷却3 13:30~14:50	D13 OS 熱エネルギー材料・システムのための熱・物質輸送促進3 13:30~15:10	E13 強制対流3 13:30~15:10	F13 沸騰・凝縮3 13:30~15:10	G13 熱物性3 13:30~15:10
		C14 日本伝熱学会 特定推進研究 特別セッション 15:30-17:30			H14 SP1 優秀プレゼンテーション賞 ポスターセッション (第2・第3展示室) 15:30-17:50	
産学連携イベント(第2・第3展示室)17:50-19:10						

第54回日本伝熱シンポジウム[さいたま]

タイムテーブル[第2日: 5月25日(木)]

A室	B室	C室	D室	E室	F室	G室
A21 OS 燃焼研究の最前線3 9:00~10:40	B21 OS 水素・燃料電池・二次電池4 9:00~10:40	C21 電子機器の冷却4 9:00~10:40	D21 OS 熱エネルギー材料・システムのための熱・物質輸送促進4 9:20~10:40	E21, E22 関東地区企業による製品開発・技術開発の紹介 9:00-12:00	F21 沸騰・凝縮4 9:00~10:40	G21 ナノ・マイクロ伝熱1 9:00~10:40
A22 OS 燃焼研究の最前線4 10:50~12:30	B22 OS 水素・燃料電池・二次電池5 10:50~12:30	C22 電子機器の冷却5 10:50~12:30	D22 OS 熱エネルギー材料・システムのための熱・物質輸送促進5 10:50~12:30		F22 空調・熱機器1 10:50~12:10	G22 ナノ・マイクロ伝熱2 10:50~12:30
A23 OS 燃焼研究の最前線5 13:30~14:30	B23 OS 水素・燃料電池・二次電池6 13:30~15:10	C23 混相流 13:30~15:10	D23 バイオ伝熱 13:30~15:10	E23 OS 乱流を伴う伝熱研究の進展1 13:30~15:10	F23 空調・熱機器2 13:30~15:10	G23 ナノ・マイクロ伝熱3 13:30~15:10
15:20-16:10			特別講演 (小ホール)			
16:20-17:50			総会 (小ホール)			
18:30-20:30			懇親会 (大宮ソニックシティ市民ホール: 第1~第4集会室)			

A室	B室	C室	D室	E室	F室	G室
A31 OS 非線形熱流体 現象と伝熱1 9:00~10:40	B31 OS 水素・燃料電 池・二次電池7 9:00~10:40	C31 計測技術1 9:00~10:40	D31 OS 化学プロセスに おける熱工学1 9:20~10:40	E31 熱音響 9:20~10:40	F31 融解・凝固1 9:00~10:40	G31 ナノ・マイクロ 伝熱4 9:00~10:40
A32 OS 非線形熱流体 現象と伝熱2 10:50~12:30	B32 自然エネル ギ-1 10:50~12:30	C32 計測技術2 10:50~12:30	D32 OS 化学プロセスに おける熱工学2 10:50~12:10	E32 自然対流 10:50~12:10	F32 融解・凝固2 10:50~12:30	G32 多孔体・表面構 造1 10:50~12:30
A33 OS 非線形熱流体 現象と伝熱3 13:30~15:10	B33 自然エネル ギ-2 13:30~15:10	C33 計測技術3 13:30~14:50			F33 物質移動 13:30~15:10	G33 多孔体・表面構 造2 13:30~15:10